BORING SYSTEM FOR PRINT BOARD BORING MACHINE AND METHOD OF MEASURING COORDINATES OF CENTER OF CIRCLE IN BORING SYSTEM FOR PRINT BOARD BORING MACHINE

Patent Number:

JP3136708

Publication date:

1991-06-11

Inventor(s):

ARAI KUNIO; others: 01

Applicant(s)::

HITACHI SEIKO LTD

Requested Patent:

☐ JP3136708

Application Number: JP19890272331 19891019

Priority Number(s):

IPC Classification:

B23B41/00: B23B39/08

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To perform a boring process adapted to geometrical distortion caused by expansion and contraction or bending of a workpiece, by obtaining the coordinates of register marks at several positions in the workpiece with the use of an image pick-up device and an image processing device so as to obtain coordinates fixed to the workpiece, and by boring the workpiece in accordance with the workpiece coordinates.

CONSTITUTION: During boring a print board 4, a CCD camera 6 mounted on a column of a board boring machine 2 picks up register marks 5 at plural positions on the print board 4 onto a monitor 7, and an image process is then carried out in order to obtain the coordinates of the register marks 5. The coordinates of these marks 5 are converted into coordinates fixed to the workpiece and then the boring is made, thereby it is possible to perform a boring process adapted to geometrical distortion caused by expansion and contraction, or bending of the print board 4.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平(

平3-136708

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

匈公開 平成3年(1991)6月11日

B 23 B 41/00 39/08 // H 05 K 3/00 D 7181-3C 7181-3C

K 6921-5E

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全9頁)

❷発明の名称

プリント基板穴明機の穴明加工システム及びプリント基板穴明機の 穴明加工システムにおける円の中心座標測定方法

②符 頤 平1-272331

❷出 願 平1(1989)10月19日

@発明者 荒井

邦 夫

神奈川県海老名市上今泉2100番地

日立精工株式会社内

70発 明 者

内藤

芳達

保

神奈川県海老名市上今泉2100番地

日立精工株式会社内

一個出願 人

日立精工株式会社

神奈川県海老名市上今泉2100番地

個代 理 人

弁理士 小 林

外1名

明 細 魯

1. 発明の名称

プリント基板穴明機の穴明加エシステム及び プリント基板穴明機の穴明加エシステムにお ける円の中心座標拠定方法

2. 特許請求の範囲

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) てプリント基板穴明機の機械座標を補正した座標 に交換して穴明けを行うことによりワークの伸縮、 曲がりによる幾何歪に適応した加工を行うように したことを特徴とするプリント基板穴明機の穴明 加エシステム。

サイズに拘らず中心座標を求めるようにしたこと を特徴とするプリント基板穴明機の穴明加エシス テムにおける円の中心座観測定方法。

3. 発明の詳細な説明

【産衆上の利用分野】

本発明は、ブリント基板穴明機に係り、特に、フークの仲縮、曲がりによる幾何歪に適応した加工を行うことのできるブリント基板穴明機の穴明加エシステム、及び円径の大きさに関わらず中心 座標を容易に測定することのできるブリント基板 穴明機の穴明加エシステムにおける円の中心座標 測定方法に関する。

【従来の技術】

近年、多層プリント基板の高密度実装化に伴い プリント基板の穴明け精度の高精度化が進んでき ている。

一般に、プリント基板の多層板は複数のプリント基板の間にプリプレグを挟み込んで加熱、加圧 して積層している。ところが、多層プリント基板 積層時に加熱、加圧等を行うため、プリント基板

化では追従することが困難となっている。このため、第11回に示す如く、ランド中心からスルーホール穴がずれる。

この穴明け加工を行う際には、円形レジスタマークの中心座標を西像処理によって測定する必要がある。この円の中心座標を測定する方法として、従来は、 最像装置の 最像範囲内に 適当な大きさで 円を 最像 し、 第7回に示す如く、 2、 2 方向のラスタ走査線からなる 画素ごとの 液淡値を 集計する 周辺分布を求めて、 2、 2 軸での重心座標を求めている。

(発明が解決しようとする課題)

このような従来のプリント基板穴明機の穴明加 エシステムは、プリント基板の幾何歪を補正して 加工するに基板のレジスタマーク位置を他の測定 器にて測定後、NC装置のスケーリング機能にて 補正して加工している。しかしながら、従来のプ リント基板穴明機の穴明加エシステムにあっては、 プリント基板の幾何歪を補正するのに、X、Y方 向に独立して補正することになるため完全な幾何 は膨張、縮小し、積層後は、第10回に示す如く。 伸縮、曲がり等の幾何歪が発生する。

ところで、プリント基板のスルーホール穴明け加工時は、このプリント基板の内層に設けてあるレジスタマークを基準としてプリント基板穴明機のテーブルへの取付穴をプリント基板へ加工する。そして、プリント基板穴明機のプリント基板固定用のテーブルのプリント基板位置決めピンにプリント基板の取り付け穴を挿入して位置決めを行っている。

歪補正はできないという問題点を有している。

また、従来の技術により円の中心座標を求める 場合に、第7図に示す如く、円の画像が撥像範囲 内へ旨く納まるようなら問題ないが、第8図に示 す如く、大径円の場合にあっては、撮像範囲内に 入らないため周辺分布から中心座標を求めること ができないという問題点を有している。

くなるという問題点を有している。

本発明は、ワークの伸縮、曲がりによる幾何歪に適応した加工を行うことのできるプリント基板穴明機の穴明加エシステム、及び円径の大きさに関わらず中心座標を容易に測定することのできるプリント基板穴明機の穴明加エシステムにおける 円の中心座標測定方法を提供することを目的としている。

【課題を解決するための手段】

板の穴明け加工座標系を記憶するNC 装置とを設け、前記NC 装置によって位置決めし、前記NC 装置によって円形の物体を擬像し、前記NC 装置にてプリント基板を固定するテーブルまたはコラムを所定量移動して前記扱像装置の画像信号に基づいて画像処理して円の径サイズに拘らず中心座標を求めるようにしたものである。

【作用】

怪円についてもNC装置及びそれに制御されるテーブルを組合せることにより中心座標を容易に求めることができる。

【実施例】

以下、本発明の実施例について説明する。

第1図には、本発明に係るプリント基板穴明機の穴明加エシステム及びプリント基板穴明機の穴明加エシステムにおける円の中心座標測定方法の一実施例が示されている。

図において、1はNC装置で、プリント基板穴明後2の穴明け位置情報を座標軸で記憶している。3はテーブルで、プリント基板穴明機2のベッドの上に摺動可能に支持され、NC装置1によって制御される駆動装置によって駆動される。4はプリント基板で、このプリント基板4内には、レジスタマーク5が適宜箇所、適宜個数(本実施例においては、4個)設けられている。

6 は、テーブル 3 上を 扱 像 する C C D カメラで ある。この C C D カメラ 6 には、 モニタ 7 が接続 されており、 C C D カメラ 6 で 提 像 し た 画 像 を 表

この4つのレジスタマーク5の中心座標は、それぞれ

 $(x_1 + \Delta x_1, y_1 + \Delta y_1)$

 $(x_1 + \Delta x_2, y_1 + \Delta y_2)$

 $(x, + \Delta x, y, + \Delta y,)$

 $(x_1 + \Delta x_1, y_1 + \Delta y_1)$

として求められ、これらは、ワーク座標として

示する.

10は、テーブル3上を照らす照明装置、11は、この照明装置10に接続される光源である。

12はコラムで、プリント基板穴明拠2のペッドにテーブル3を跨ぐように設けられている。

次に本実施例の作用について説明する。

まず、NC装置1にてプリント基板穴明機2の テーブル3が移動しテーブル3上へ固着されたプ

 (X_1, Y_1) , (X_2, Y_2) , (X_2, Y_2) . (X_4, Y_4)

として演算装置9に記憶される。この演算装置9 に記憶されたワーク座標は、第2図の実線に示す 如き座標系を求めたものである。

次に、以上の如く求めたレジスタマーク 5 が内 数パターンを合わせて加熱、加圧して積層したプ リント基板 4 が受けた幾何歪によって変形する前 の第 2 図点線に示される各レジスタマーク 5 の論 理座標、

 $(\epsilon_1, \eta_1), (\epsilon_2, \eta_2), (\epsilon_2, \eta_3), (\epsilon_4, \eta_4)$

を演算装置9に入力する。

この実別したレジスタマーク5のワーク座標と、 幾何至による変形の前のレジスタマーク5の論理 座標との2つの座標系をアフィン交換式

 $X_n = \alpha_1 + \alpha_2 \in n + \alpha_3 \eta_2 + \alpha_4 \in n \eta_2$

 $Y_n = \beta_1 + \beta_2 \epsilon_n + \beta_3 \eta_2 + \beta_4 \epsilon_n \eta_2$

によって結び、彼算装置9において、アフィン交 換式に示されているα,~α,、β,~β,の各係数 を求める。

これら一連の動作は、プリント基板穴明機2の 穴明け加工前に行い、加工に際しては、演算装置 9において、NC装置1からのNC指令による加 工座標値(4,7)に対し、

 $X = \alpha_1 + \alpha_2 \ell + \alpha_3 \eta + \alpha_4 \ell \eta$ $y = \beta_1 + \beta_2 \ell + \beta_3 \eta + \beta_4 \ell \eta$ の演算を行う。

このように実測したレジスタマーク5のワーク 座標と、幾何歪による変形の前のレジスタマーク 5の論理座標との2つの座標系に基づくアフィン 交換式による演算値(x, y)によって、穴明け 加工を行うことによりプリント基板4に生じた幾 何歪に適応した穴明け加工を行うことができる。

次に円径の真の中心座標を測定する方法について説明する。

第1回の如く構成されるプリント基板穴明機の 穴明加エシステムにおいて、NC装置1にてプリ ント基板穴明機2のテーブル3を移動してプリン ト基板4内のレジスタマーク5がCCDカメラ6

 $Y = \Delta Y' \pm (半径) \mp (オフセット量)$ として機械座標を求めることができる。

また、ここで境界部での関値選定の影響による 誤差を小さくするためテーブル3を+ X 方向ヘオ フセットして、

X₁ = Δ X′ - (半径) - (オフセット量) を求めた後、テーブル 3 を - X 方向 ヘオフセット して、

 $X_s = \Delta X' - (半径) + (オフセット量)$ を求め、この X_s 、 X_s の値から、

 $X = (X_1 + X_2) / 2$

と、レジスタマーク5のX輪の中心座標を求める。 同様にして、

Y₁ = Δ Y ′ - (半径) - (オフセット量)
Y₂ = Δ Y ′ - (半径) + (オフセット量)
Y = (Y₁ + Y₂) / 2

と、レジスタマーク5のY輪の中心座標を求め、 レジスタマーク5の中心座標 (X, Y)を求める ことが効果的である。

【発明の効果】

の視野に入るよう設定し、このときの原点からの テーブル3の移動量を機械座標(x、y)として 前述の如く演算部9に記憶する。

この状態にて援係されたレジスタマーク5の役がモニタ7に対し適度ならば第7回に示す如く、 画像処理装置8において、 X 、 Y 方向の撮影図から周辺分布を求めて重心座標± Δ X 、 ± Δ Y を求める。この画像処理装置8において求められた重心座標± Δ X 、 ± Δ Y からレジスタマーク5の機械座標として、

 $X = X \pm \Delta X$

 $Y = Y \pm \Delta Y$

を得、この X、 Y の値を 液 算装置 9 へ記憶する。 次に 第 8 図に示す如くの如く受像装置であるモニタ 7 より溢れる レジスタマーク 5 についてはオフセット量 だけ ± X 、 ± Y 方向へ N C 装置 1 によりテーブル 3 を移動してモニタ 7 へ扱像し、第 3 図~第 6 図に示す境界座標を求め、 Δ X ′ 、 Δ Y

 $X = \Delta X' \pm ($ 半 (半 (オ フ セ ッ ト 量)

、として演算部にて下記演算を行い、

本発明は、以上説明したように構成されている ので、以下に記載されるような効果を奏する。

プリント基板の数箇所のレジスタマークを提像 する撮像装置と、鉄撮像装置による画像信号から レジスタマークの中心座標を演算する画像処理装 置と、該レジスタマークの中心座標からワーク座 標系を演算する演算装置と、プリント基板の穴明 け加工座標系を記憶するNC装置とを設け、プリ ント基板穴明機のテーブル上へ固着したワーク内 数箇所のレジスタマークを撮像装置から画像処理 装置により全ての座標を求めてワーク座標を得、 該ワーク座標系にてプリント基板穴明機の機械座 標を補正した座標に交換して穴明けを行うことに よりワークの伸縮、曲がりによる幾何歪に適応し た加工を行うようにしてあるため、ワークの伸縮、 曲がりによる幾何歪に適応した加工を行うことが でき、他の測定器を使用しなくとも、測定から加 工までの一連の作業をプリント基板穴明機にて行 ー うことができる。

また、プリント基板の数箇所のレジスタマーク

を掛像する投像装置と、該扱像装置による画像信 号からレジスタマークの中心座標を演算する面像 処理装置と、該レジスタマークの中心座標からり 一ク座標系を演算する演算装置と、プリント基板 の穴明け加工座標系を記憶するNC装置とを設け、 前記NC装置によって位置決めし、前記扱像装置 によって円形の物体を撮像し、前記NC装置にて プリント基板を固定するテーブルまたはコラムを 所定量移動して前記扱像装置の画像信号に基づい て画像処理して円の径サイズに拘らず中心座標を 求めるようにしてあるため、特別なズーム装置な どを用いずに円径に拘らずその中心座標を求める ことができ、円径の程度でいえば、 X , Y ストロ ークが円の直径に相当する大円径まで測定するこ とができる。さらに、プリント基板穴明機への取 り付けが小型のCCDカメラとライトガイドだけ で済むので取り付けがコンパクトにできると共に プリント基板との非接触にて、他の脚定器を要せ ずとも加工機械上で測定することができる。

4. 図面の簡単な説明

6	•••	•		• • • •		•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	С	С	D	カ	×	ラ
7	···		•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••		•••	••••	ŧ	=	9
8	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•		•••	•••	•••	画	像	処	理	装	鸖
9	•••	•••	•••	•••		•••	•••	•,••	· 	•••	•••	٠	٠	•••	•••	٠	•••	湌	算	装	ZĮ
1	2	•••	•••	•••	•••	•••	· 	•••	••••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	J	ラ	٨
				特		Ħ			出頭			類 人		日	立	精	I	株	式	슸	社
				代	Į	里	人		弁	Į	Œ	±		小		林					保
	同													大		塚			明		博

第1図は本発明に係るプリント基板穴明機の穴 明加工システムの実施例を示す全体構成図、第2 図は幾何歪変換を説明するための図、第3図~館 6 図はプリント基板穴明機の穴明加エシステムに おける円の中心座標型定方法の実施例を示すもの で、第3回は大径円を一X方向にオフセットした 西像状態図、第4図は大径円を+X方向にオフセ ットした画像状態図、第5図は大径円を- Y方向 にオフセットした画像状態図、第6図は大径円を + Y 方向にオフセットした画像状態図、第7図は 周辺分布を求める際の画像状態図、第8図は大径 円をモニタしたときの画像状態図、第9図は小径 円をモニタしたときの画像状態図、第10図は幾 何亞のあるプリント基板を示す図、第1・1図はラ ンド中心からスルーホールが大きくずれて加工さ れた状態を示す図である。

1	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•	•••	•••	•••	•••	N	C	裚	7
2	:	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	ナ	IJ	ン	۲	基	板	穴	明	棳
4	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••		•••	•••	•••	•••	プ	IJ	ン	۲	兹	板
5	•••	•••					•••	•••		• • • •		•••	•••	•••	ı,	+7	7	.	_	_	ת

第 2 図

第 2 図

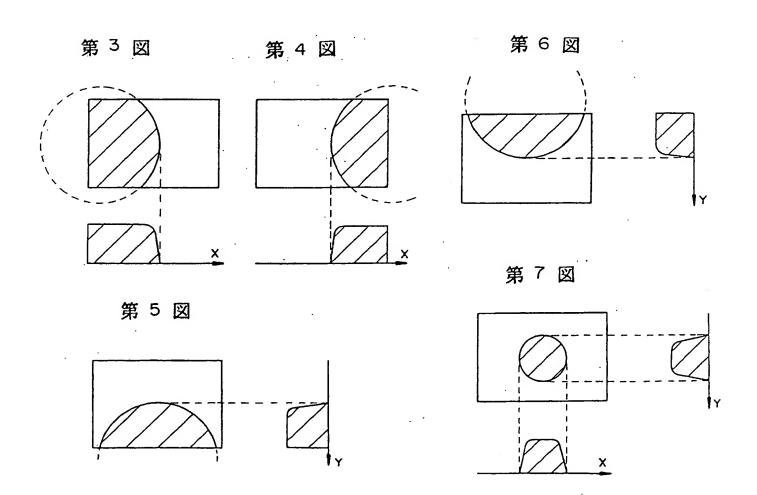
(X₁, Y₁)

(E₁, η₁)

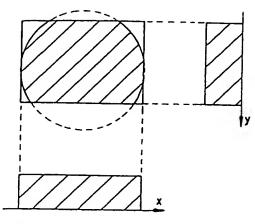
((X₄, Y₄)

((X₂, Y₂)

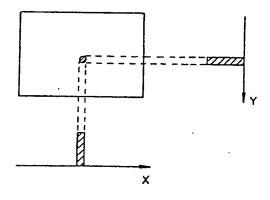
((X₃, Y₃)



第8図



第9 図



手統補正舊

平成2年5月9日

特許庁長官 殿

1. 事件の表示



平成1年特許顯第272331号

2. 発明の名称

プリント基板穴明機の穴明加エシステム及びプリント基板穴明機の穴明加エシステム における円の中心座標測定方法

3. 補正をする者

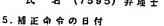
事件との関係 特許出願人

住 所 神奈川県海老名市上今泉 2 1 0 0番地名 称 日立 精工 株式 会 社

4.代 理 人

住 所 東京都千代田区岩本町 2-2-16 〒101 - 玉川ビル 6 門 共 進 特 許 事 務 所 電話(03)864-1448(代表)

氏 名 (7595) 弁理士 小 材



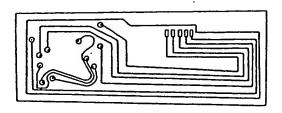
自 発

6. 補正により増加する請求項の数

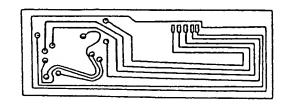




第回図



第二図



7. 補正の対象

明細管の特許請求の範囲の個、明細書の発明の詳細な説明の個、図面。

8. 補正の内容

- (1) 特許請求の範囲を別紙のとおり訂正する。
- (2)明細書第4頁第3行の「プリント基板のスルーホール穴明け」を『プリント基板の穴明け』 に訂正する。
- (3) 明細書第7頁第11~17行の「においては、エアシリンダにより・・・・・・において、プリント基板の」を『においては、プリント基板の』に訂正する。
- (4)明細書第8頁第11~15行の「においては、エアシリンダにより・・・・・・ドリルによって前記プリント基板に所定の」を『においては、前記プリント基板に所定の』に訂正する。
- (5)明細書第14頁第16行の「交換式」を 『変換式』に訂正する。
- (6)明細書第14頁第19行の「交換式」を 『変換式』に訂正する。

(7)明細書第15頁第12行の「交換式」を 『変換式』に訂正する。

(8) 図面の第1図を別紙のように訂正する。

以上

特許請求の範囲

(2) ブリント基板に所定の穴を明けるプリント 基板穴明機において、プリント基板の数箇所のレ ジスタマークを機像する撮像装置と、該機像装置 による画像信号からレジスタマークの中心座標を

沒算する画像処理技術、 該算するでは、 なりでは、 なりでは、 なりでは、 ないのでは、 ないので

第 1 図

